

1日目：5月25日（月）

		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00			
A会場	展示室 1－B			8:30－9:15 基調講演 O. Krivanek 先生		9:20－11:45 IBM-3 先端的TEM・STEM・回折法					12:00－12:50 LS-1 日本電子		13:00－16:10 IBM-3 先端的TEM・STEM・回折法																
B会場	展示室 1－A			(基調講演) サテライト会場 (投影・音声)		9:20－11:15 IBM-7 先端SEM					12:00－12:50 LS-2 日立ハイテク		13:05－16:30 IBM-7 先端SEM																
C会場	会議室 1					9:20－11:20 B-1 医生物系応用					11:25－11:55 M-1 無機材料・ 磁性材料・ 低次元材料		12:10－13:00 LS-3 島津製作所		13:10－17:05 M-1 無機材料・磁性材料・低次元材料														
D会場	会議室 2					9:20－11:50 IBM-5 ソフトマテリアル・分子化学					12:05－12:55 LS-4 Protochips		13:05－15:05 IBM-5 高分子学会連携セッション			15:05－16:45 IBM-5 ソフトマテリアル・分子化学													
E会場	会議室 3－A					9:20－11:55 OT-1 TCEM発足記念ワークショップ					12:05－12:55 LS-5 ブルカー・ジャパン			13:30－16:30 OT-2 風戸研究奨励会・風戸賞受賞講演															
F会場	会議室 3－B					9:20－11:45 B-2 微生物					12:00－12:50 LS-6 真空デバイス		13:00－16:10 IBM-8 プローブ顕微鏡 (AFM・STMなど)																
G会場	会議室 4－A					9:20－11:35 S-2 第7回日本－カナダ顕微鏡学会 交流シンポジウム 2026					12:05－12:55 LS-7 アメテック		13:10－13:40 OT-3 アメテック		13:50－14:20 OT-4 CIQTEK	14:30－15:30 OT-5 カルツアイス		15:35－16:35 OT-6 カルツアイス											
H会場	会議室 4－B					9:20－11:40 IBM-2 装置開発・性能評価					12:00－12:50 LS-8 ライカマイクロ システムズ		13:00－13:30 OT-7 サーモフィッ シャーサイエ ンティフィク		13:40－14:10 OT-8 サーモフィッ シャーサイエ ンティフィク	14:20－16:55 IBM-2 装置開発・性能評価													
ポスター	展示室 2・3	8:00－12:00 ポスター貼付									12:00－17:00 ポスター展示									17:00－18:30 ポスター討論 (奇数番号)									
企業展示		9:00－17:30 機器展示																											
写真 コンクール		8:00－12:00 写真貼付									12:00－18:30 写真展示																		
中高生による ポスター発表		16:00－18:30 中高生によるポスター発表																											
キャリア支援 コーナー	展示棟 ホワイエ					10:00－17:30 ブース出展																							
		8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00			